

2020年1月24日



**2020年 新春 電子顕微鏡解析技術フォーラム プログラム**  
 「ここまで出来る電子回折 ～基礎から最新の手法まで～」

時間	テーマ / 内容	会場
10:00 ~ 10:30	受付開始	新大阪丸ビル 別館
10:30 ~ 10:40	挨拶とオリエンテーション 木村 耕輔(東レリサーチセンター)	
	[チュートリアル] 座長: 志摩 会実佳(東芝ナノアナリシス)	
10:40 ~ 12:10	電子回折法の基礎から収束電子回折まで 東北大学 学際科学フロンティア研究所 津田 健治 様	
12:10 ~ 13:30	昼食	
	[トピックス] 座長: 吉田 誠(旭化成)	
13:30 ~ 14:15	電子回折によるアモルファス合金の局所構造解析 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 大久保 忠勝 様	
14:15 ~ 15:00	4D-STEMによる歪み解析技術 サーモフィッシャーサイエンティフィック 中西 伸登 様	
15:00 ~ 15:15	休憩	
	[トピックス] 座長: 村上 和歌子(リコー)	
15:15 ~ 16:00	microED: 電子回折による微結晶構造解析 株式会社JEOL RESONANCE / 国立研究開発法人 理化学研究所 西山 裕介 様	
	[ざっくばらんとーク] 司会: 和田 充弘(三井金属)、乾 光隆(セイコーエプソン)	
16:00 ~ 16:45	ざっくばらんとーク(電子回折法の疑問について徹底討論)	
16:45 ~ 16:50	閉会の挨拶	
	[懇親会]	ホテル新大阪
17:15 ~ 18:45	懇親会	

日本顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会